# 스크래치 방지용 Strip Pressure Key의 개발 Development of Strip Pressure Key for the Prevention of Scratch <sup>\*\*</sup>김태완<sup>1</sup>

\*<sup>#</sup>T. W. Kim(tw0826@pknu.ac.kr)<sup>1</sup> <sup>1</sup>부경대학교 기계공학과

Key words : Pressure Key, Scratch, Sheet Metal

## 1. 서론

일반적으로 금속 판재의 프레스 가공 시 사용되 는 판재 이송장치에는 판재를 눌러 프레스 장치까 지 가이드 해주기 위한 누름키(Pressure Key)가 장 착되어 있다. 이중에서 제관용 관재 이송장치의 경우 누름키에 대해 수직 방향 및 수평방향으로 판재가 미끄럼이 발생하는 형태이다. 지금까지 사 용되어온 판재 누름키의 형상은 Fig. 1과 같이 블록 일체형으로 누름키 후면에서 스프링으로 가압하 여 판재의 과다 이송 및 위치 방지 역할을 수행한다. 그러나 이와 같은 형상의 누름키는 판재가 수직방 향으로 이송할 때 넓은 접촉면적을 가져 스크래치 가 유발될 가능성이 많고 끝단부에는 edge effect에 의한 압력 스파이크를 유발할 수 있는 설계 형상이 다.[1] 또 판재가 Strip Pressure Key에 대해 수평방향 으로 이송할 때는 슬라이딩 접촉이 좁은 접촉 폭에 서 지속적으로 발생하는 구조로 Fig. 2에서 보인 바와 같은 깊은 스크래치가 발생시킨다.

따라서 본 연구에서는 프레스 가공을 위한 판재 의 수직 및 수평 이송 과정에서 누름키가 롤링 (rolling) 타입으로 눌러서 가이드 함으로써, 끝단 접촉부에 모서리 효과발생을 최소화하고 판재에 스크래치 발생을 최소화하여 판재 가공 제품의 표면 불량을 방지할 수 있는 스크래치 방지용 테이 퍼 롤링형 판재 누름키를 개발하고자 하였다.

#### 2. 스크래치 방지 설계

본 연구에서는 판재 이송시 누름키에서 발생하 는 스크래치를 방지하기 위해 Fig. 3과 같이 수직방 향으로의 접촉면적을 줄이면서 수평방향으로 슬 라이딩 접촉을 피할 수 있도록 누름키 내부에 두 개의 테이퍼 진 롤러를 설치하는 구조로 설계하였 다. 축과 롤러 사이에는 니들 베어링을 장착하여 안정성과 내구성을 확보하도록 하였다.



Fig. 1 Block type strip pressure key



Fig. 2 Scratch on can end surface



Fig. 3 Developed rolling type pressure key

### 3. 실험방법 및 결과

누름키의 스크래치 시험을 위해 마멸 시험기를 사용하였고 접촉 형태는 Fig. 4에서와 같이 핀에 고정된 Strip Pressure Key이 주석판 위를 슬라이딩 될 때의 마찰력을 측정하고 광학현미경 및 표면조 도기를 확용하여 표면 손상을 분석하였다.

기존의 블록형 누름키와 개선된 테이퍼 롤링형 누름키에 대하여 각각 수직(Transversal) 방향과 수 평(Longitudinal) 방향으로 스크래치 실험을 수행하 였다. 판재의 슬라이딩 속도는 100EPM급 Can End 제조 시스템에서 적용될 판재의 이송속도를 적용 하여 1.6 m/s로 설정하였으며 하중은 누름키에 가 해지는 10N으로 실험을 실시하였다.

Fig. 5는 두 종류의 누름키에 대해 판재와 수직방 향으로 이송될 때를 모사한 스크래치 시험 시 마찰 계수 및 판재의 표면거칠기를 측정한 결과이다. 슬라이딩 초기에 정지 상태의 마찰을 극복하기 위한 높은 마찰계수가 관찰되며 이후 안정적인 마찰계수가 나타남을 확인할 수 있다. 블록형 누름 키는 약 0.3 정도의 정지마찰계수 이후 0.25 정도의 마찰계수가 나타났으나 테이퍼 롤링형 누름키에 대해서는 0.2 이하로 상대적으로 낮은 마찰계수가 나타남을 알 수 있다. 블록형 누름키에 의한 수직 이송 시 판재의 마멸형상은 상당히 깊은 스크래치 가 발생하였고 최대 표면 거칠기 값이 약 6.1 µm 정도로 나타남에 비해, 테이퍼 롤링형 누름키의 경우 육안으로 미세한 스크래치가 확인되었으나 최대 표면 거칠기 값이 약 23 µm 정도로 스크래치 발생 기준에는 약간 못 미치는 것으로 확인되었다.

Fig. 6에는 대한 판재의 수평방향 이송시의 마찰 계수 및 판재의 표면 거칠기 측정 결과를 도시한 것이다. 블록형 누름키에 비해 테이퍼 롤링형 누름 키는 마찰계수가 0.02정도로 매우 낮게 나타남을 확인할 수 있으며 스크래치 마멸 형상 역시 육안으 로 구분이 거의 안 될 정도의 매우 미세한 스크래치 만이 관찰되었다.



Fig. 4 Scratch test

#### 4. 결론

본 연구에서는 판재이송장치에 사용되는 누름 키의 스크래치 방지를 위한 설계 개선을 수행하였 다. 블록형 누름키에 비해 수직방향으로의 접촉면 적을 줄이면서 수평방향으로 슬라이딩 접촉을 피 할 수 있도록 누름키 내부에 두 개의 테이퍼 진 롤러를 설치하는 구조로 설계된 테이퍼 롤링형 누름키가 스크래치를 확연히 줄일 수 있음을 알 수 있었다.



Fig. 5 Friction coefficient and surface roughness (Transversal movement)



(longitudinal movement)

### 후기

본 과제는 중소기업청 산학공동기술개발사업에 의해 지원된 과제임.

## 참고문헌

 Hutchings, I. M., Wang, P. Z. and Parry, G. C., "An optical method for assessing scratch damage in bulk materials and coatings," Surface and Coatings Technology, 165, 186-193, 2003.